

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公表番号】特表2017-501033(P2017-501033A)

【公表日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【年通号数】公開・登録公報2017-002

【出願番号】特願2016-540998(P2016-540998)

【国際特許分類】

B 0 1 D 39/14 (2006.01)

A 6 1 L 9/16 (2006.01)

A 6 1 L 9/01 (2006.01)

B 6 0 H 3/06 (2006.01)

【F I】

B 0 1 D 39/14 G

B 0 1 D 39/14 C

A 6 1 L 9/16 F

A 6 1 L 9/01 B

A 6 1 L 9/01 H

A 6 1 L 9/01 M

A 6 1 L 9/16 D

B 6 0 H 3/06 6 3 1

【手続補正書】

【提出日】平成29年12月18日(2017.12.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 4】

さらに別の実施形態では、第1の濾過層、第2の濾過層、第3の濾過層および/またはさらに別の追加的な濾過層は、きめの細かい濾過層として具現化されてもよく、特に、粒径が10μm以下の粒子、好適には、粒径が2.5μm以下の粒子を濾し取るためのきめの細かさを有する濾過層として具現化される。